Отчет о выполнении лабораторной работы 2.3.1 "Получение и измерение вакуума"

Гибатова Амалия, Кириченко Варвара, Б03-402

Цель работы: измерение объемов форвакуумной и высоковакуумной частей установки; определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и по улучшению вакуума

В работе используются:

- вакуумная установка;
- маслянный манометр;
- термопарный манометр;
- ионизационный манометр;

0.1 Теоретическая часть

Вакуумом называют состояние газа при котором его давление меньше атмосферного $(P < P_0)$. Различают следующие типы вакуума: низкий, когда средняя длина свободного пробега молекул газа значительно меньше характерного линейного размера рассматриваемого объёма, т.е. $\lambda < d$; средний, когда $\lambda \sim d$; высокий (или глубокий), когда $\lambda \gg d$ (рис. 1).

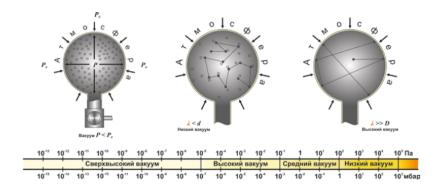


Рис. 1: Понятие о вакууме

Запишем основное уравнение вакуумной техники, связывающее основные параметры вакуумной системы:

$$\frac{1}{S_0} = \frac{1}{S + \frac{1}{U}}$$

 S_0 – эффективная скорость откачки камеры, S – быстродействие насоса, а U – пропускная спопособность вакуумпровода.

Определим время откачки. Пусть за время t давление в откачиваемом объеме V_0 снизилось на P. Тогда за время t в трубку поступает S_0Pt газа. С другой стороны это количество равно $-V_0P$. Из этого равенства следует, что:

$$\frac{P}{P} = -\frac{S_0}{V_0}t$$

Количественной характеристикой течи является натекание:

$$Q_{=V\frac{P-P}{\Delta t}}$$

Число Кнудсена определяется как

$$Kn = \frac{\lambda}{d}$$

где λ – длина свободного пробега молекул в газе, d – характерный линейный размер емкости.

$$S = \frac{dV}{dt} \tag{1}$$

S - быстрота откачивающего действия вакуумной системы Быстродействие насоса:

$$S_H = \frac{dV_H}{dt} \tag{2}$$

Эффективная скорость откачки камеры:

$$S_0 = \frac{dV_0}{dt} \tag{3}$$

Пропускная способность (проводимость):

$$U = \frac{Q}{P_1 - P_2} \tag{4}$$

Q - поток газа через вакуумпровод Основное уравнение вакуумной техники:

$$\frac{1}{S_0} = \frac{1}{S_H} + \frac{1}{U} \tag{5}$$

Натекание - количественная характеристика течи:

$$Q_H = V \frac{P_K - P_H}{\Delta t} \tag{6}$$

Число Кнудсена - степень разреженности газового потока:

$$Kn = \lambda/d \tag{7}$$

Для проводимости отверстия в стенке в кнудсеновском режиме:

$$U \sim R^2 \sqrt{\frac{T}{m}} \tag{8}$$

Постоянная времени откачки:

$$\tau = \frac{S_0}{V_0} \tag{9}$$

0.2 Экспериментальная установка

0.2.1 Общие сведения

Экспериментальный стенд выполнен на основе компактного высоковакуумного откачного поста Edwards серии EXPT с пластинчато-роторным и турбомолекулярным насосами, вакууметров Edwards и вакуумных компонентов. Управление основными функциями откачного поста, контроль и запись параметров установки осуществляется блоком управления (БУ) через цифровой интерфейс RS-232 с помощью специального программного обеспечения TIC PC Monitor10. Схема экспериментального стенда и его внешний вид представлены на рис. 2-3.



Рис. 2: Схема экспериментальной установки



Рис. 3: Внешний вид экспериментальной установки

Вакуумный пост Edwards EXPT выполнен на базе пластинчато-роторного форвакуумного насоса E2M1.5 (ПРН) и турбомо-лекулярного насоса EXT70H (ТМН). Откачка вакуумной камеры (К) может происходить как двумя насосами (ТМН и ДН) через шиберный затвор (ШЗ) и мембранные краны 1 и 4 (МК1, МК4), так и только форвакуумным насосом (ПРН) по схеме «байпас», выполненной на основе вакуумных компонентов: сильфонов (С), мембранных кранов 2 и 4 (МК2, МК4), тройников (Т), переходников.

Для контроля и измерения давления в вакуумной камере используются цифровые вакууметры APG100-XM (B1) типа Пирани (терморезисторный) ($\varepsilon_P = 15\%$), AIM-X (B2) инверсно-магнетронный ($\varepsilon_P = 30\%$) и AIGX-S (B3) термоэлектронный (с накалённым катодом) ($\varepsilon_P = 15\%$).

Контролированный напуск воздушной атмосферы в камеру осуществляется через кран-натекатель LV10K (KH) с регулируемым потоком. Дополнительный выход с краном 3 (МК3) закрыт заглушкой (3) и служит для присоединения дополнительного объёма в случае необходимости.

0.2.2 Пластинчато-роторный насос

В цилиндрическом корпусе (1) пластинчато-роторного насоса (рис. 4) со смещением эксцентрично размещен ротор (2), касающийся корпуса с одной стороны. Ротор снабжен пластинами (3), которые прижимаются к стенкам и скользят по внутренней поверхности. Газ, попадающий на вход (4) проталкивается пластинами и выталкивается из насоса через выпускной клапан (5).

0.2.3 Турбомолекулярный насос

Откачка в турбомолекулярном насосе (рис. 5) осуществляется за счет соударения частиц газа с быстродвижущимися турбинными лопатками дисков ротора (1) специальной геометрии, которые придают им дополнительный импульс в заданном направлении потока. Между дисками ротора находятся диски статора (2) с обратно обращенными лопатками, направляющие поток молекул на следующие диски турбины по оптимальной траектории, минимизируя обратный поток. Каждая пара пластин ротора-статора образует одну ступень. Насос состоит из нескольких ступеней расположенных последовательно, каждая последующая ступень имеет меньшие геометрические размеры, что при постоянном потоке газа приводит к постепенному повышению давления до выпускного форвакуумного. Скорость вращения ротора современных турбомолекулярных насосов достигает нескольких десятков тысяч оборотов в минуту.

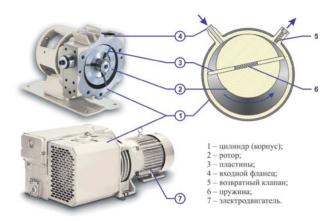
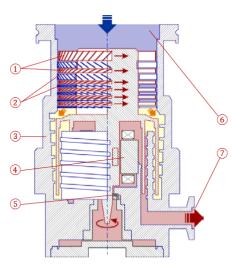


Рис. 4. Конструкция одноступенчатого пластинчато-роторного насоса

Рис. 4: Конструкция одноступенчатого пластинчато-роторного насоса



1 — ротор, 2 — статор, 3 — корпус насоса, 4 — электродвигатель, 5 — нижний шарикоподшипник, 6 — высоковакуумный входной фланец, 7 — выпускной форвакуумный фланец

Рис. 5: Конструкция турбомолекулярного насоса

0.2.4 Терморезисторный вакуумметр (Пирани)

Принцип действия тепловых манометров основан на зависимости теплопроводности газа от давления. Чувствительным элементом терморезисторного датчика (рис. 6) является тонкая металлическая нить накала, помещенная в атмосферу откачиваемого газа. Сопротивление нити зависит от её температуры. Нить включена в одно из плеч мостовой схемы и разогрета до нескольких сотен градусов пропускаемым по ней током. Джоулево тепло, выделяемое нитью, отводится в основном через газовую среду со скоростью, зависящей от коэффициента теплопроводности.

0.2.5 Магнетронный вакуумметр (с холодным катодом)

Измерительный объём магнетронного датчика (рис. 7) находится между катодом и анодом, между которыми приложено напряжение, а также помещен в постоянное магнитное поле. Случайным образом возникшие вблизи катода электроны будут двигаться к аноду под действием скрещенных электромагнитных полей по удлиненной траектории. При этом повышается вероятность соударения электронов с молекулами откачиваемого газа и их ионизация. Образовавшиеся ионы ускоряются в электрическом поле анодно-катодного промежутка и выбивают из материала катода вторичные

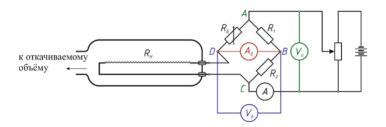


Рис. 6: Принципиальная схема терморезисторного вакуумметра (Пирани)

электроны, которые также ионизируют газ, двигаясь к аноду по сложной циклической траектории. В результате описанного процесса возникает электрический разряд, ток которого в достаточно широком диапазоне зависит от давления.

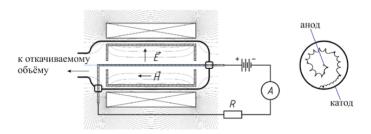


Рис. 7: Принципиальная схема инверсно-магнетронного вакуумметра и траектории электронов в них

0.2.6 Термоэлектронный вакуумметр (с накалённым катодом)

Катодом термоэлектронного вакуумметра является накаливаемаянить (1) (рис. 8). Эмитируемые накаленным катодом электроны под действием ускоряющего электрического поля устремляются по направлению к аноду (2), создавая в его цепи (5) электронный ток. Анод, как правило, выполнен в виде спирали или сетки с большим шагом, поэтому значительная часть электронов проходит между витками анода и тормозится полем коллектора 3, имеющего по отношению к катоду отрицательный потенциал. Не дойдя до коллектора ионов, электроны останавливаются и начинают движение обратно к аноду-сетке. Снова значительная часть электронов проходит между витками анода и тормозится уже полем катода. Каждый электрон может сделать несколько таких колебаний, прежде чем попасть на сетку. Времени жизни электронов в откачиваемом объеме достаточно, чтобы ионизировать значительную часть находящегося в датчике газа. Ионы притягиваются полем коллектора, рекомбинируют на его поверхности, создавая в цепи коллектора 6 ионный ток. Ионный ток в цепи коллектора пропорционален плотности газа и служит мерой давления.

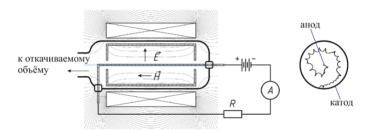


Рис. 8: Принципиальная схема термоэлектронного вакуумметра

0.3 Проведение эксперимента

1. Зафиксируем температуру и атмосферное давление в лаборатории:

$$T_0 = 297, 9 \pm 0, 1$$
, $P_0 = 98, 77 \pm 0, 01$

- 2. Выровняем давление во всей установке, открыв все краны и шиберный затвор. Впустим в установку атмосферный воздух.
- 3. Подготовим установку к форвакуумной откачке, перекрыв доступ атмосферы в установку, закрыв кран МК3 и шиберный затвор ШЗ.
- 4. Подключим установку к компьютеру и настроим программу так, чтобы показания вакууметров записывались в файл каждые 2 секунды.
- 5. Включим ПРН и откачаем систему до предельного значения.
- 6. Соблюдая правила вакуумной гигиены, присоединим к установке сильфон с воздухом при атмосферном давлении.
- 7. Закроем кран MK2. Выровняем давление в сильфоне и вакуумной камере медленным поворотом крана MK3.
- 8. Закроем краны МК1 и МК4. Выровняем давление в вакуумной камере и форвакуумной магистрали установки плавным поворотом крана МК2.
- 9. Теперь же аккуратно откроем кран MK1, чтобы выровнять давление во всей установке, включая объем насоса TMH.
- 10. Заполним установку воздухом при атмосферном давлении с помощью крана КН, предварительно отключив ПРН.
- 11. Изолируем установку от атмосферы, закрым кран КН.
- 12. Теперь проведем измерение скорости откачки турбомолекулярного насоса. Отсоединим сильфон от установки, соблюдая правила вакуумной гигиены.
- 13. Откачаем установку форвакуумным насосом.
- 14. Откроем шиберный затвор и закроем кран MK2. Запустин насос ТМН. Таким образом он откачает воздух из объема всей установки. Откачаем установку до предельного давления, определяемого динамикой показаний манометров B2 и B3.
- 15. Проведем обезгаживаение манометра В3.
- 16. Определим уровень течей, изолировав вакуумную камеру перекрытием шибера ШЗ. Дождавшись момента, когда давление достигнет 10^{-3} , откроем шибер.
- 17. Повторим предыдущий пункт еще два раза.

0.4 Обработка данных

- 1. Перенесем данные из файла, содержащего измерения, на компьютер.
- 2. Зная объем V_0 воздуха в сильфоне, находящегося там под атмосферным давлением P_0 , найдем по закону Бойля-Мариотта полный объём установки V, объем высоковакуумной части V_1 , форвакуумной магистраи V_2 , и объем насоса ТМН V_3 .

$$V_0 + V_1 = V_0 \frac{P_1}{P_0}$$

$$V_0 + V_1 + V_2 = (V_0 + V_1) \frac{P_2}{P_1}$$

Часть	Объем, л	σ_V , л	$\epsilon_V,\%$
Камера	0,96	0,09	9,4
Турмолекулярный насос	0,42	0,10	23,8
Вакуумная магистраль	0,14	0,11	78,6
Полный	1,52	0,08	5,3

Таблица 1: Рассчитанные значения объёма с погрешностями

$$V_0 + V_1 + V_2 + V_3 = (V_0 + V_1 + V_2) \frac{P_3}{P_2}$$

Давления $P_1 - P_3$ найдем из полученных данных, как среднее значение давления перед пропусканием воздуха в следующую часть установки.

3. Теперь определим эффективную скорость откачки форвакуумным насосом. Будем делать это в диапазоне от давлений от $10^2\,$ до $10^4\,$, так как в этом диапазоне скорость откачки почти постоянна. Построим по отобранным точкам зависимость $\ln P$ от t. Получим прямую с коэффициентом наклона k. Отсюда скорость откачки:

$$\ln \frac{P}{P_0} = -\frac{S_1}{V}t = kt, \quad S_1 = -kV$$

Из графика получаем коэффициент наклона k = -0.08 1/c. Таким образом, $S_0 = -V_0 \cdot k$. Также рассчитываем погрешность и получаем итоговый результат:

$$S_0 = 0,122 \pm 0,002 \ l/c$$

Используя основное уравнение вакуумной техники найдём пропускную способность всей магистральной системы, считая по паспорту $S_n=0,0336~\pi/\mathrm{c};~U=0,945~\pi/\mathrm{c}.$

4. Повторим предыдущий пункт для определения скорости откачки турбомолекулярного насоса в диапазоне от $10^{-3}~{\rm do}~10^{-1}$.

$$\ln \frac{P}{P_0} = -\frac{S_2}{V}t = kt, \quad S_1 = -k_1 V$$

Коэффициент наклона графика и его погрешность рассчитываем по формулам, получаем значения -0,251 и 0,025 1/c соответственно. Умножаем на рассчитанный объём камеры K, получаем её эффективную скорость откачки камеры $S_1 = 0,24$ л/с. Погрешности считаем так же, как и в случае с диафрагменным насосом, получаем итоговый результат:

$$S_1 = (0, 24 \pm 0, 027) l/c$$

Пропускная способность всей магистральной системы, считая по паспорту $S_n=60~\mathrm{n/c};$ $U=0,24~\mathrm{n/c}.$

5. Рассчитаем натекание воздуха в установку. Построим зависимость давления от времени после закрытия шиберного затвора. Проведем через точки прямую. Тогда коэффициент наклона k равен Pt. Отсюда найдем величину натекания:

$$Q_{=V_{\iota}Pt=kV_{\iota}}$$

$$Q_0 = (2.27 \pm 0.003) \cdot 10^{-8} l/c$$

По паспорту $Q=2.17\cdot 10^{-5}~(\text{м3}\cdot\Pi\text{a})/\text{c}$, следовательно условие $Q_0\ll Q$ выполняется.

6. Оценим число Кнудсена:

$$Kn = \frac{\lambda}{L} = \frac{1}{\sigma nL} = \frac{kT}{4\pi r^2 PL}$$

где $r=200\ pm$ — средний радиус молекулы в воздухе.

При форвакуумной: в камере $1 \cdot 10^{-4}$, в магистрали $6 \cdot 10^{-4}$.

При высоковакуумной: в камере 0.5, во фланце ТМН 0.8.

0.5 Вывод

В ходе работы получилось определить скорость откачки форвакуумного насоса. Она практически совпала с табличной, равной $0.12\ l/c$. Скорость откачки турбомолекулярного насоса оказалась примерно $0.24\ l/c$.

Полученные числа Кнудсена наглядно демонстрируют степень разреженности газа при откачке разными насосами.

0.6 Приложение

